

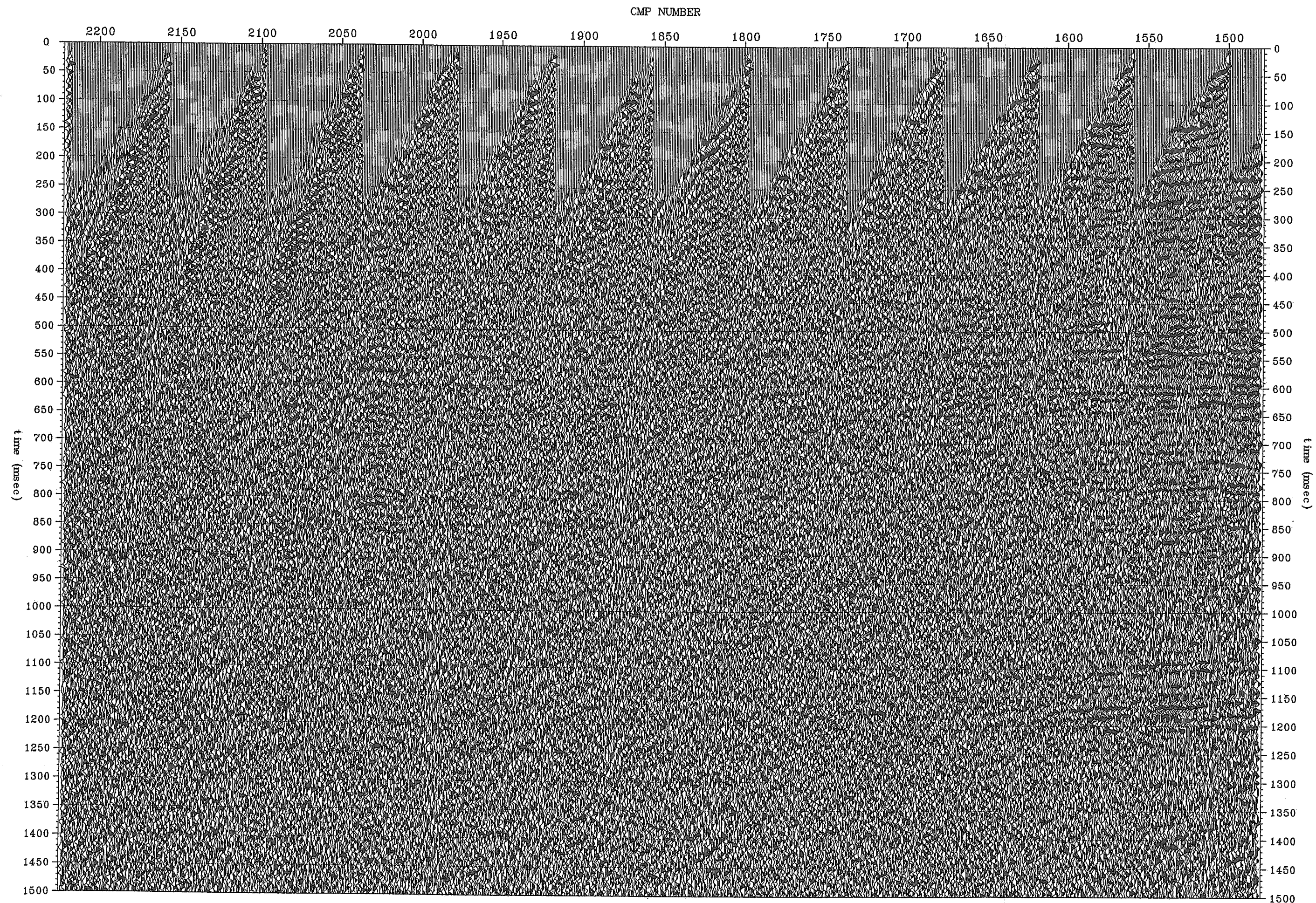


図 3. 1. 11 (5) -3 NMO補正後の 100%断面
(Line2 測線, CMP1481~2220)

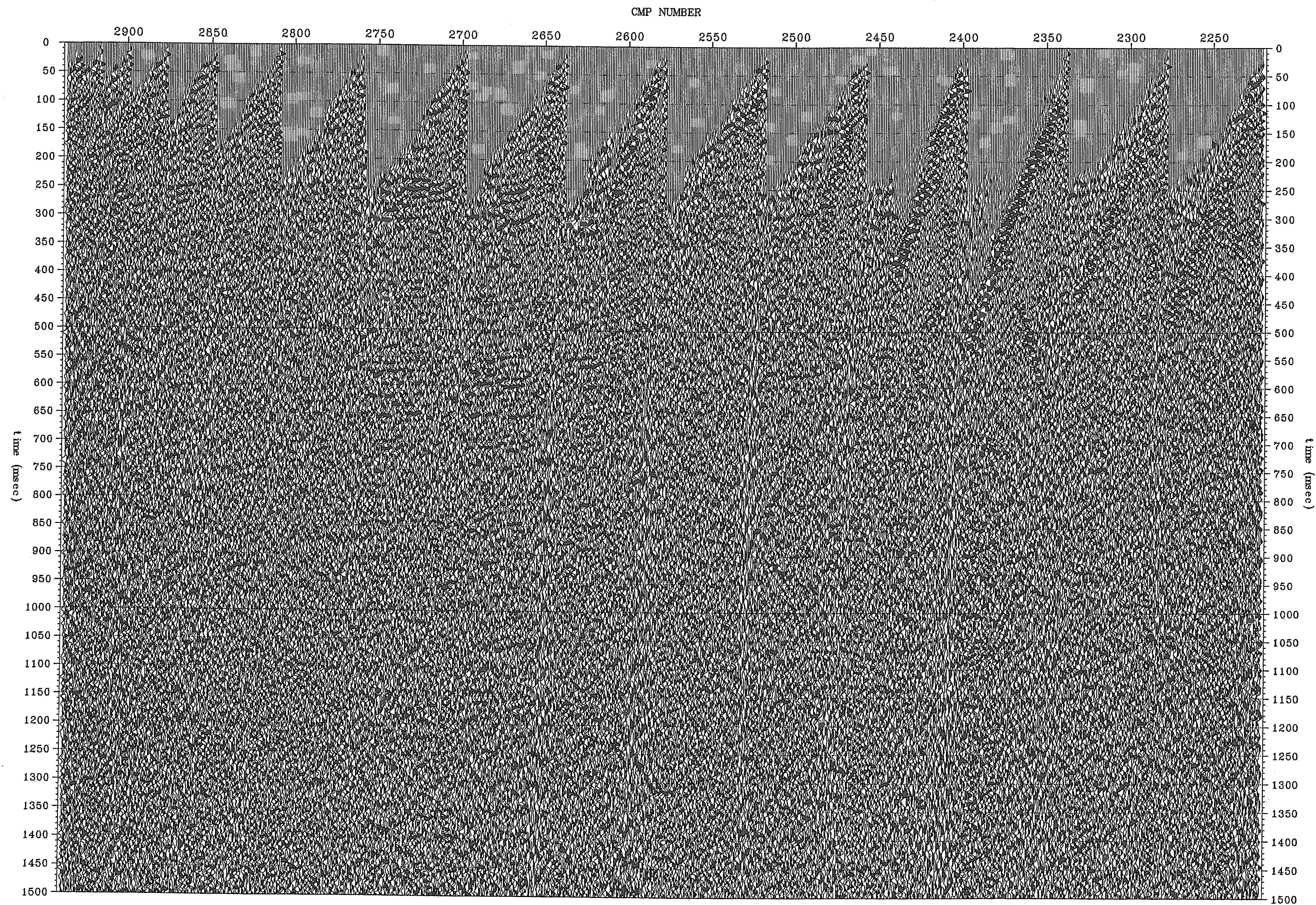


図 3. 1. 11 (5) -4 NMO補正後の100%断面
(Line2 測線, CMP2221~2957)

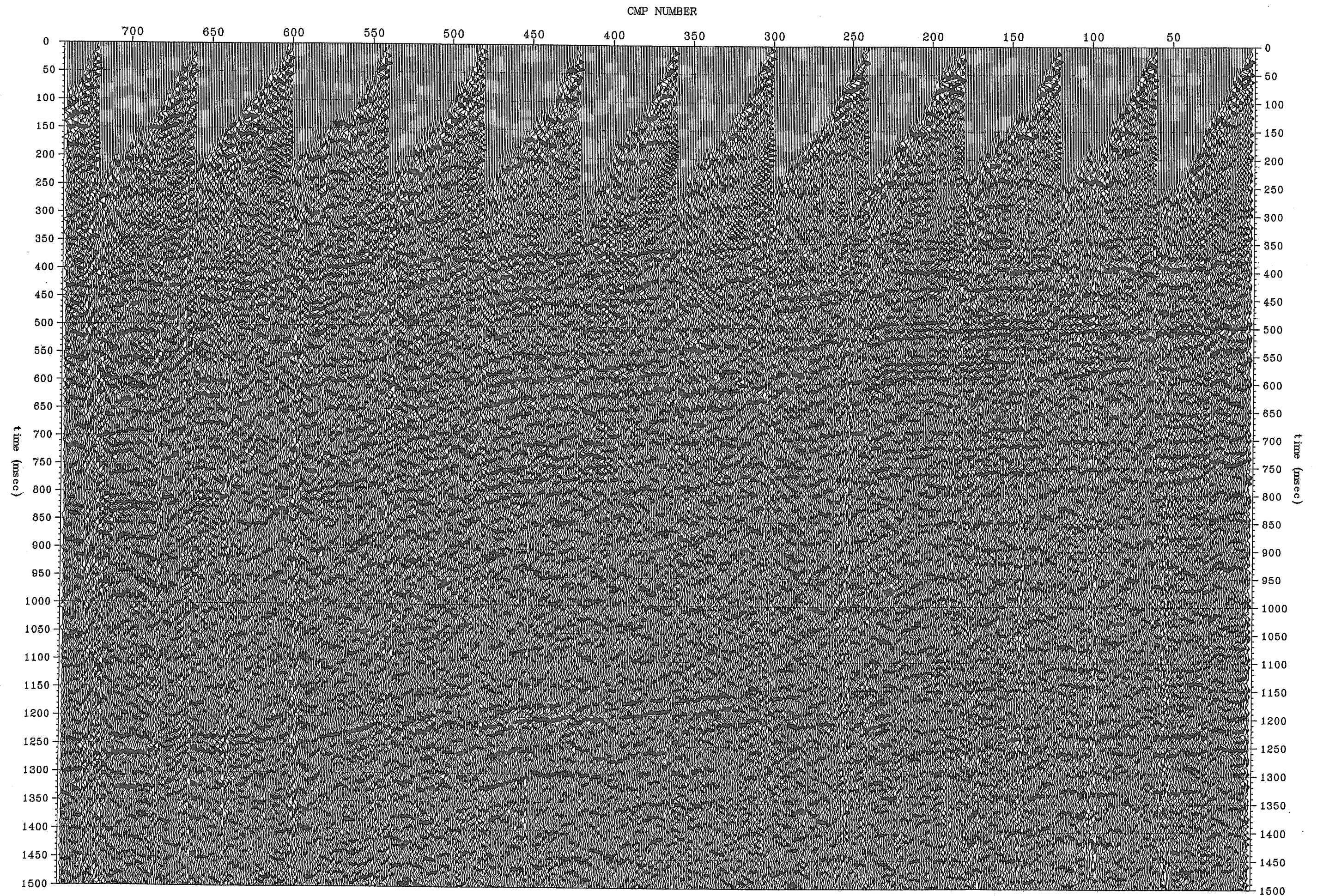


図 3. 1. 11 (6) -1 τ - p フィルター後の 100%断面
(Line2 測線, CMP1~740)

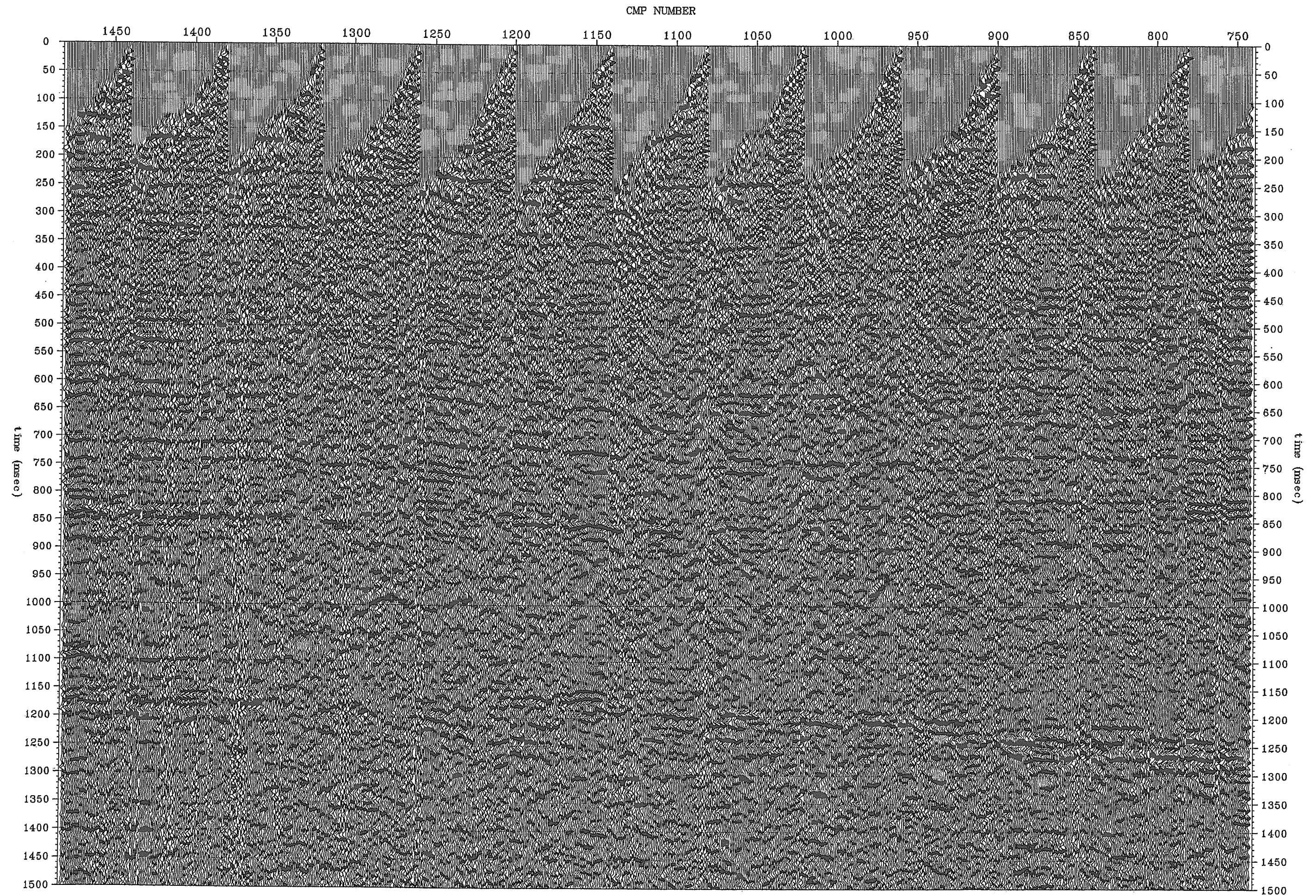


図 3. 1. 11 (6) -2 τ - p フィルター後の 100% 断面
(Line2 測線, CMP741~1480)

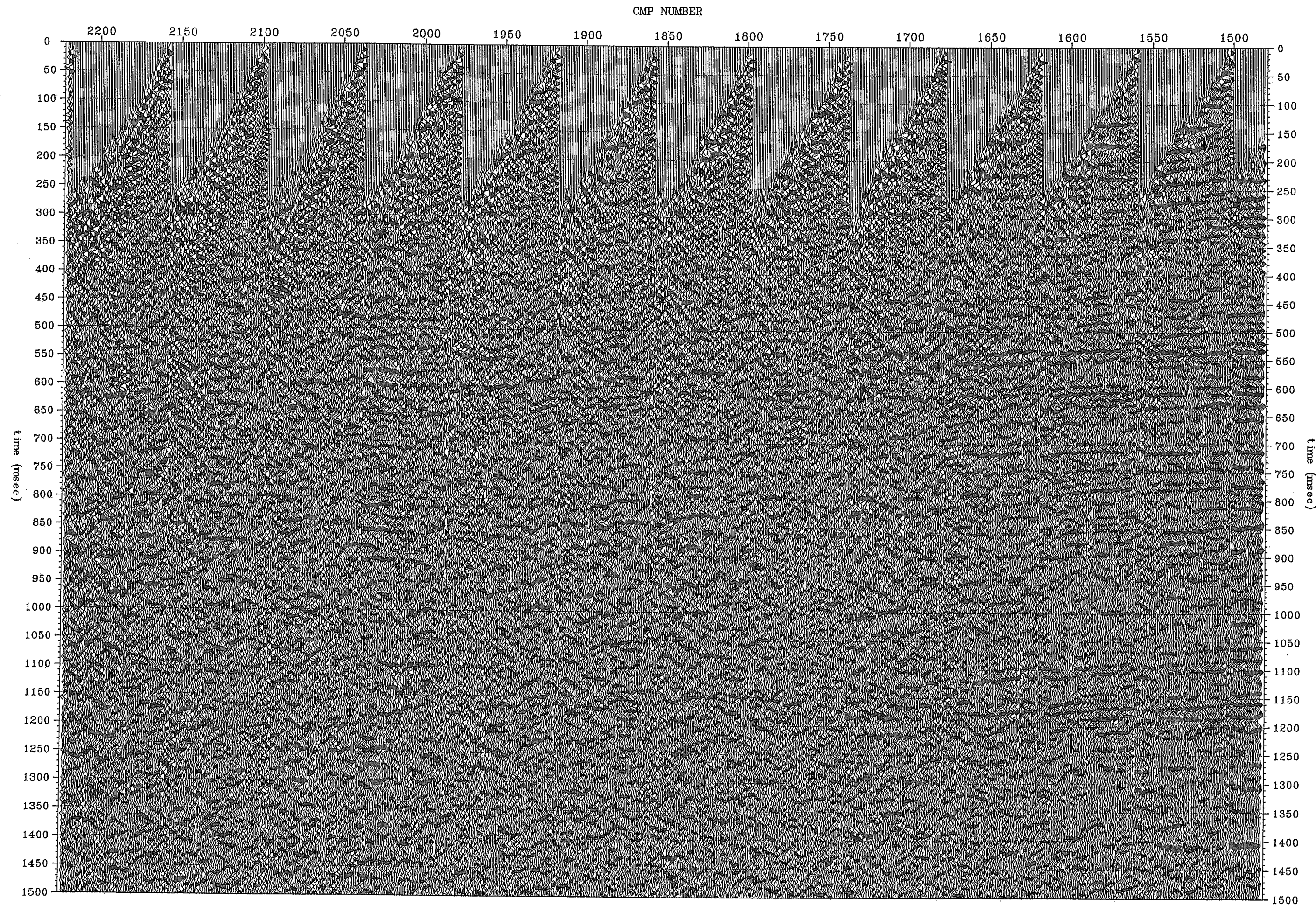


図 3. 1. 11 (6) -3 τ - p フィルター後の 100%断面
(Line2 測線, CMP1481~2220)

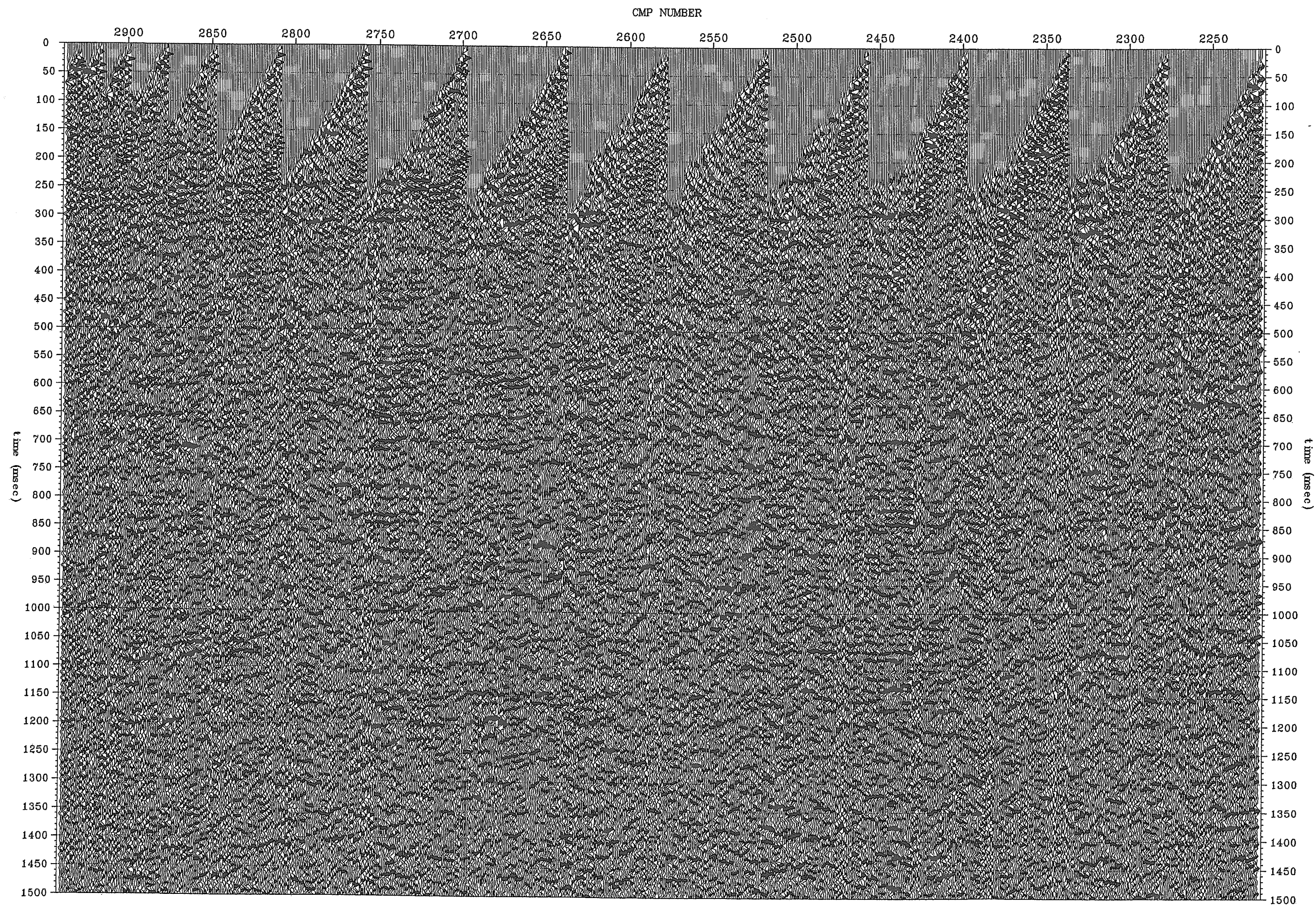


図 3. 1. 11 (6) -4 τ - p フィルター後の 100%断面
(Line2 測線, CMP2221~2957)

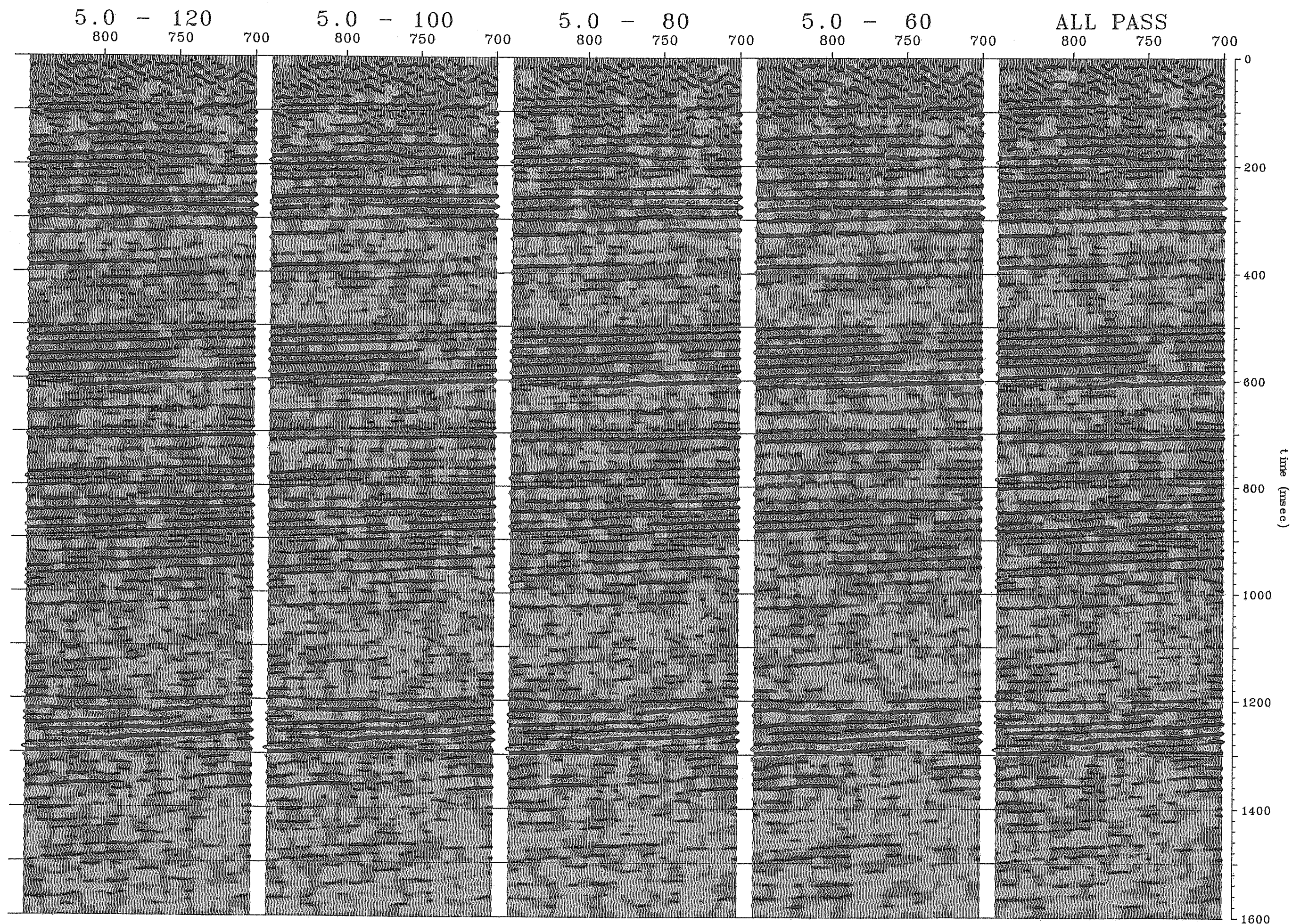


図 3. 1. 12 (1) ハイカットフィルターテスト
(Line1 測線, CMP700~849)

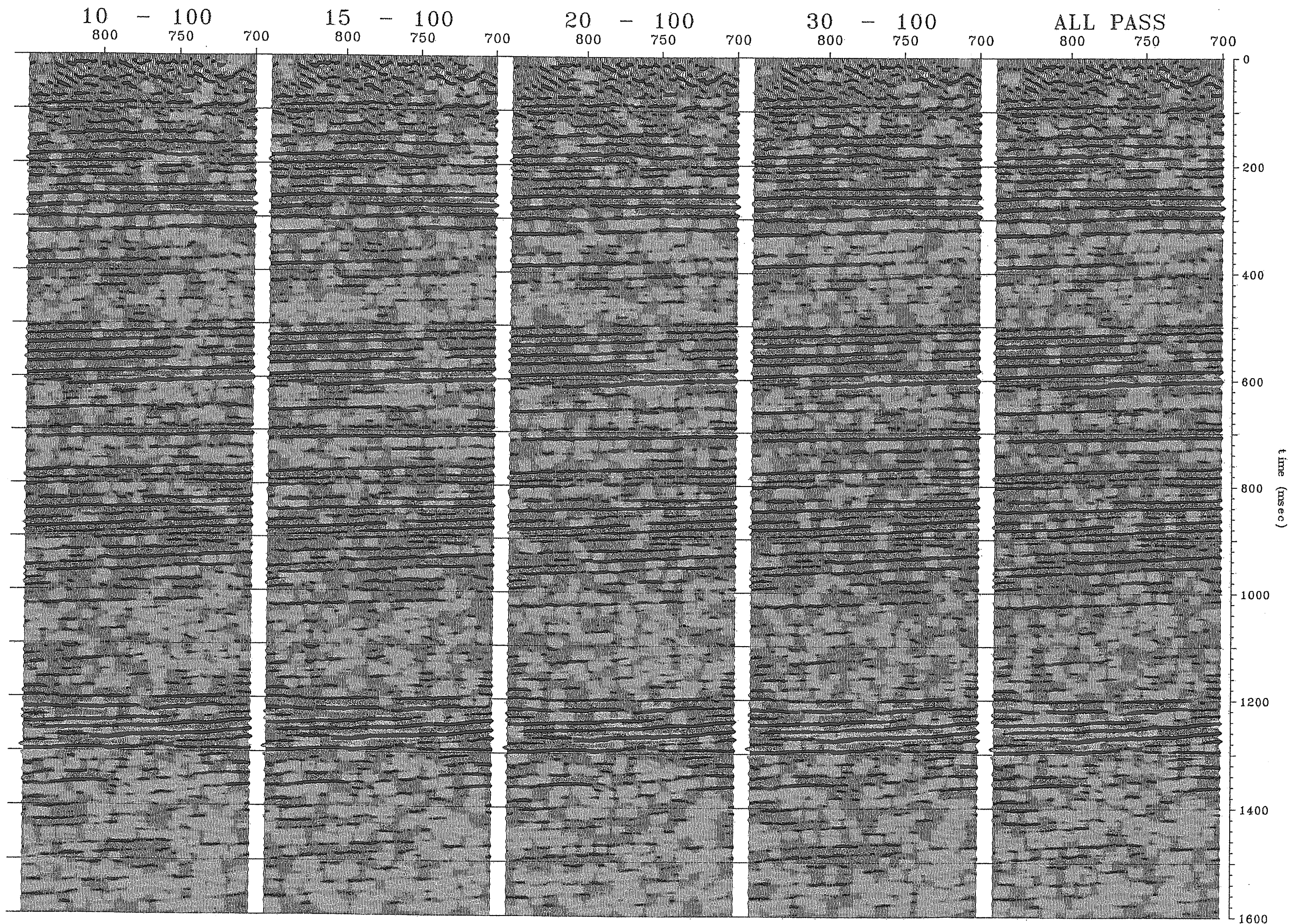


図 3. 1. 12 (2) ローカットフィルターテスト
(Line1 測線, CMP700~849)

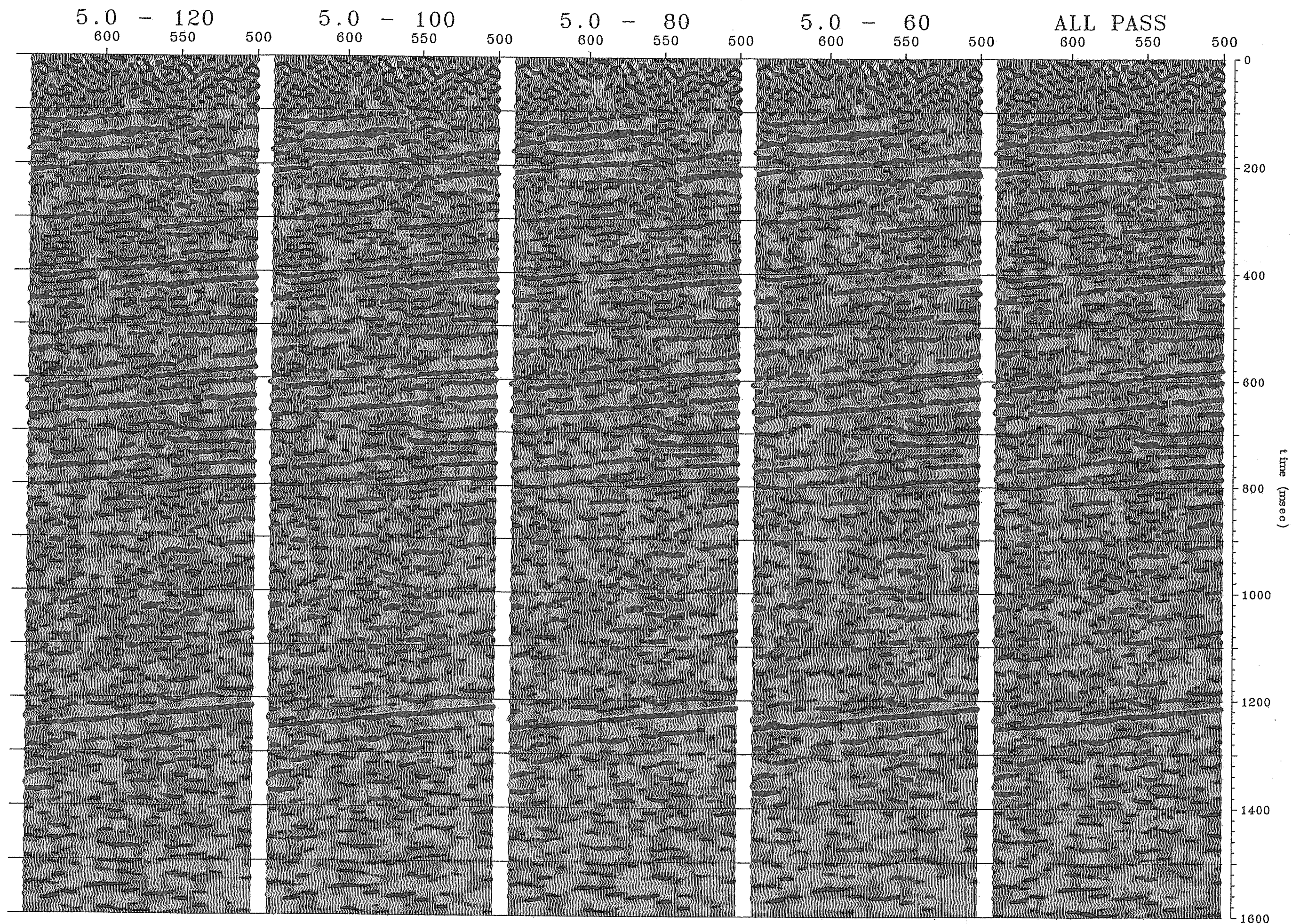


図 3. 1. 12 (3) ハイカットフィルターテスト
(Line2 測線, CMP500~649)

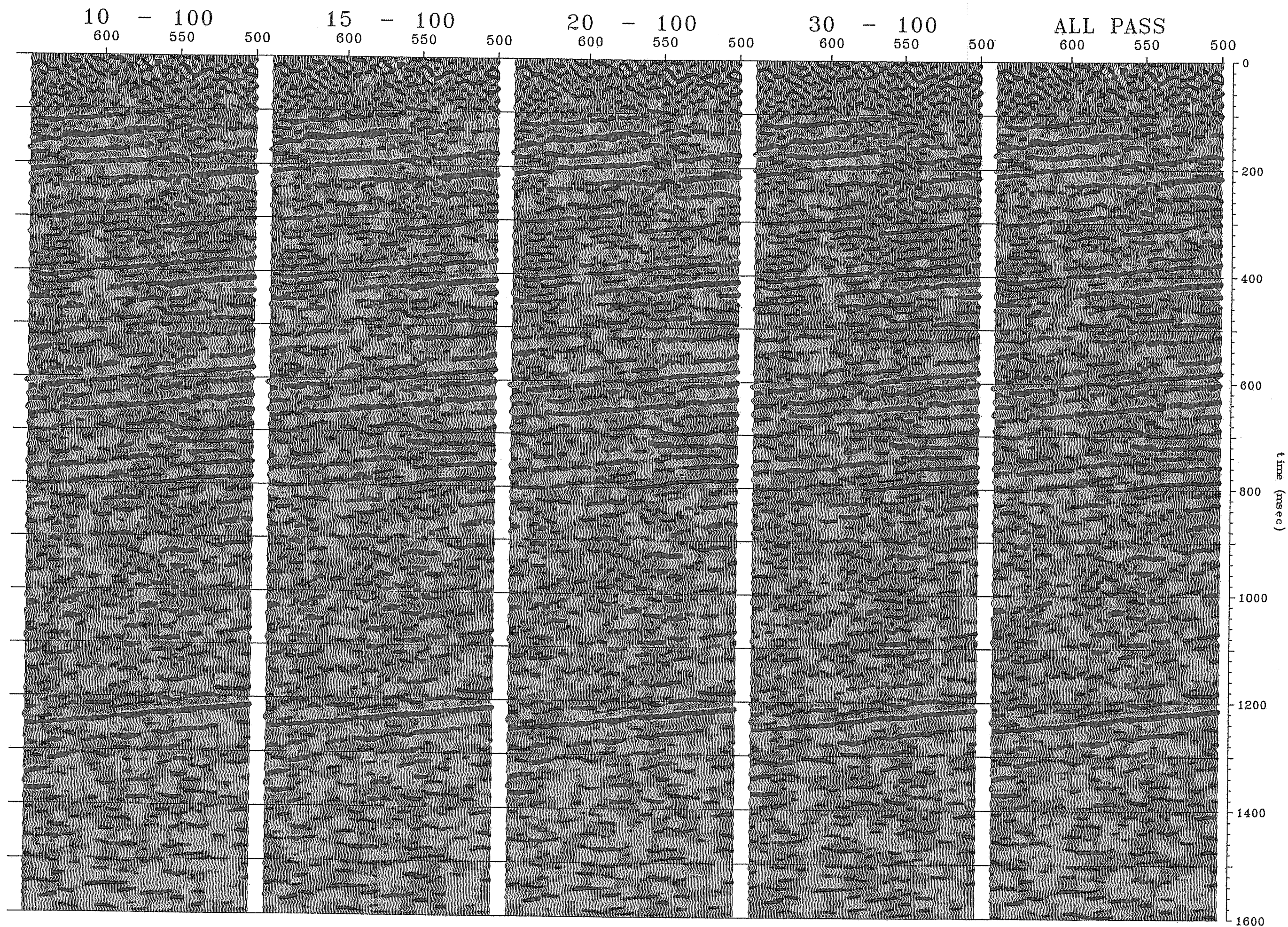


図 3. 1. 12 (4) ローカットフィルターテスト
(Line2 測線, CMP500~649)